

میں دان کا تفصیحی دانش آزمایشگاهی ایران

سال ششم 🔳 شماره ٤ 🔳 زمستان ۱۳۹۷ 🛢 شماره پیاپی ۲٤

ISSN 2538-3450



پیشرفتهای اخیر در کروماتوگرافی گازی سریع: کاربردهای آن برای جداسازی متیل استرهای اسید چرب



بررسی خواص الکتروشیمیایی مواد در مقیاس نانو با استفاده از میکروسکوپ حرارتی – یونی روبشی



آشنایی با آنالیزهای سطح براساس جذب و دفع فیزیکی

معرفی اصول پایهای میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی



برگزاری نشستهای کارگروههای تخصصی در دی ماه ۹۷: کارگروه پرتو ایکس، کارگروه استاندارد و کالیبراسیون،کارگروه آنالیز سطح



در سومین سفر استانی مدیران آزمایشگاههای عضو شبکه؛ توانمندی آزمایشگاهی استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت



معرفی اصول پایهای میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی

چکىدە

واژههای کلیدی

میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی؛ طیفسنجی افت انرژی الکترون؛ پراکندگی غیرالاستیک؛ پراکندگی الاستیک، مکعب داده.

میکروسکوپ الکترونی عبوری مرسوم^۳ بهمنظور تحقق عملیات تحلیل و تصویربرداری از نمونههای حوزههای مختلف در مقیاس نانومتر مورد استفاده قرار میگیرد. پژوهشگران حوزههای مختلف برای برآورده ساختن نیازمندیهای خود از تجهیزات جانبی به همراه میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده نموده یا تغییراتی را درون ساختار کلی میکروسکوپ ایجاد میکنند. در اینجا از میان خانواده میکروسکوپهای الکترونی عبوری میکروسکوپ میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده نموده یا تغییراتی را درون ساختار کلی میکروسکوپ ایجاد میکنند. در اینجا از میان خانواده میکروسکوپ های الکترونی عبوری استفاده نموده یا تغییراتی را درون الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی¹ بررسی میشود. این میکروسکوپ حدود یک دهه پیش اختراع شد و در حال حاضر نیز بهعنوان یک ابزار تحلیل کاربردی در حوزه شناسایی مواد مورد استفاده قرار میگیرد. طراحی این میکروسکوپ براساس اصول فیزیکی طیفسنجی افت انرژی الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی بهمنظور تهیه این میکروسکوپ دون و برالی دو نوع فیلتر انرژی: ۱- درون ستونی² و ۲- بعد از ستون ^۲امکانپذیر است. میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر انرژی بهمنظور تهیه الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی به منظور تهیه این میکروسکوپ درون و نمان و نوع فیلتر انرژی به منظور ته می ستونی² و ۲- بعد از ستون ^۲امکانپذیر است. میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی به داخور تهیه استونی² و ۲- بعد از ستون ^۲امکانپذیر است. میکروسکوپ الکترونهای پراکنده غیرالاستیک استفاده می کند. به دلیل ساده بودن عملیات این نوع فیلترها هم اکنون میتوان در مدت چند دقیقه تصاویری واضح از عنصری معین در نمونه تصاویر از ایز سرغو میلیز می می خون میتوان در مدت چند دقیقه تصاویری واضح از عنصری معین در نمونه ولده بودن عملیات این نوع فیلترها هم اکنون میتوان در مدت چند دقیقه تصاویری واضح از عنصری معین در نمونه تصاویر توان به خریک میزیان فی ضروی می حرون می بنیادی باز قوانین فیزیک بکار رفته در روش ELS و در تصری می بون و کاربردهای در تحلیل اصولی جزئیات فنی ضروری است [۱]. البته آشنایی با ساختار فیلترهای انرژی موجود و کاربردهای تورن تحلیل اصولی جزئیات فین فیز از همیت بالایی برخوردار است.

مقدمه

نازک برای عبور الکترونها تهیه نمود ابزاری کارآمد محسوب میشود. به خصوص امروزه که تحقیق درباره ساختارهای نانومتری مواد به سرعت در حال پیشرفت بوده، اهمیت این ابزار بیش از پیش آشکار شدهاست. با تغییر در ساختار داخلی ميكروسكوپ الكتروني عبوري يا افزودن تجهيزات جانبي به ميكروسكوپ مذكور، محققان حوزههاي مختلف ميتوانند براي تحقیق درباره ساختارهای نانومتری و حتی زیر نانومتر از قابلیتهای تحلیلی مهمی نظیر: طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس٬ طیفسنجی افت انرژی الکترون٬٬ فیلتر کردن انرژی٬٬ تصویربرداری فاز کنتراست با تفکیک پذیری بالا٬۱٬ کرایو٬٬ تحليل تک ذره^{۱۴}، بلورنگاری الکترونی^{۱۵}، برشنگاری الکترونی کرايو^{۱۶} و غيره برخوردار شوند. در اين مقاله ميکروسکوپ الكتروني عبوري با قابليت فيلتر كردن انرژي بررسي مي شود. با استفاده از اين ميكروسكوپ مي توان در كوتاه ترين زمان ممكن به تصاویر توزیع عنصری با تفکیک پذیری عرضی یا جانبی دست یافت. بهره گیری از اطلاعات طیفی مربوط به الکترون های پراکنده شده بهصورت غیرالاستیک بهعنوان مزیت این میکروسکوپ نسبت به میکروسکوپهای الکترونی عبوری مرسوم در نظر گرفته می شود. بنابراین، می توان بیان نمود که EFTEM از تمام اطلاعات موجود استفاده بهینه می کند [۲]. میکروسکوپ EFTEM این قابلیت را دارد که تنها با استفاده از الکترونهای دارای انرژی جنبشی معین تصاویر یا الگوهای پراش منحصر بفردی را ارائه دهد. با استفاده از این روش به همراه روش بلورنگاری الکترونی میتوان ترکیبات شیمیایی نمونه را بررسی نمود. درصورت تابیده شدن پرتوی الکترونی به نمونه بسیار نازک بیشتر الکترونها از آن عبور نموده اما برخي از الكترونها با اتمهاى تشكيل دهنده نمونه مورد نظر برخورد كرده و سپس بهصورت الاستيك يا غيرالاستيك (نظير: پراکندگی فونون، پراکندگی پلاسمون، یا یونیزاسیون پوسته داخلی) پراکنده می شوند. پراکندگی غیرالاستیک منجر به افت انرژی و تغییر تکانه^{۱۷} میشود. این امر در حالت یونیزاسیون پوسته داخلی بهعنوان مشخصه عنصر درون نمونه در نظر گرفته می شود. در صورت هدایت پر تو الکترونی عبور کرده از نمونه به درون یک منشور مغناطیسی، مسیر عبور الکترون ها وابسته به انرژی آنها متغیر خواهد بود. مبانی شکل گیری طیف در روش طیفسنجی افت انرژی الکترون نیز بر همین اساس است. لازم به ذكر است، در ميكروسكوپ الكتروني عبوري با قابليت فيلتر كردن انرژي براي عبور تنها الكترون هايي با انرژي معين و تشکیل تصویر نهایی از طریق آشکارسازی الکترونهای مذکور میتوان از یک شکاف درون منشور مغناطیسی استفاده کرد. این شکاف^۱۸ را میتوان طوری تنظیم کرد که فقط الکترونهای فاقد افت انرژی یا الکترونهایی با افت انرژی معین برای تشکیل تصویر یا الگوی پراش نهایی از آن عبور کنند. در صورتی که تنها الکترونهایی بدون افت انرژی اجازه عبور داشته باشند، آنگاه تصویری با کنتراست بالا بدست خواهد آمد. درصورت تنظیم شکاف به گونهای که تنها الکترون هایی با افت انرژی معین قادر به عبور باشند، می توان تصاویری حساس به عنصرهای خاصی را بدست آورد. سیگنال یونیزاسیون در بیشتر موارد به مراتب کوچکتر از سیگنال پس زمینه بوده، به همین منظور تهیه چند تصویر در انرژیهای متغیر برای حذف اثر پس زمینه ضروری است. این روش بسیار آسان، با عنوان روش نسبت پرش شناخته شدهاست. در این روش علاوه بر تصویر تهیه شده با استفاده از الکترونهای در بر گیرنده انرژی برابر با انرژی حداکثر قله جذب (حاصل شده توسط یونیزاسیون پوسته داخلی) به ثبت تصویر درست پیش از انرژی یونیزاسیون نیز نیاز است. در بیشتر موارد، انجام فرآیند همبستگی متقاطع تصاویر برای جبران رانش احتمالی نمونه بین زمان تهیه دو تصویر مورد نظر ضروری است. درصورت نیاز به بررسی بیش از یک عنصر در نقشههای عنصری میتوان برای ارتقای دقت و تحلیل بهتر فرآیند نگاشت یک سری تصاویر را تهیه نمود [۳].

میکروسکوپ الکترونی عبوری^ برای پژوهش در زمینه ریزساختار مواد و بافتهایی که بتوان یک لایه به اندازه کافی

معرفي روش طيفسنجي افت انرژي الكترون

همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی براساس اصول طیفسنجی افت انرژی الکترون شکل گرفته است. به همین منظور، برای درک بهتر کارکرد و کاربردهای این نوع میکروسکوپ در موزههای مختلف ابتدا روش طیفسنجی افت انرژی الکترون معرفی می شود. EELS در واقع روشی برای استفاده از توزیع انرژی الکترونهای عبور کرده از یک نمونه بسیار نازک بهمنظور تحلیل محتوای نمونه مورد نظر و ایجاد تصاویری با کنتراست منحصر بفرد است. فرآیند طیفسنجی است که هدف

اصلی آنها اندازه گیری تغییرات انرژی جنبشی الکترونها پس از برخورد به نمونه است. از این روش برای تعیین ساختار اتمی و مشخصات شیمیایی نمونه نظیر نوع و تعداد اتمهای موجود، پیوند و حالت شیمیایی اتمها و تعامل یا برخوردهای دسته جمعی اتمها با همسایگان خود استفاده می شود. برخی از روشهای شکل گرفته براساس طیفسنجی افت انرژی الکترون عبارتند از: طیف نگاری، میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر انرژی، و EELS دوگانه . الکترونها هنگام عبور از نمونه با اتمهای سطح جامد برخورد نموده و بسیاری از الکترونها بدون از دست دادن انرژی از نمونه نازک عبور می کنند. اما بخشی از الکترونها هنگام برخورد با نمونه به صورت غیرالاستیک پراکنده شده و مقداری انرژی از دست میدهند (شکل (۱)). این امر منجر به باقی ماندن نمونه در حالت برانگیخته می شود. ماده مورد نظر به منظور خارج شدن از حالت برانگیخته باید انرژی را در قالب الکترون های اوژه ، اشعه ایکس و فوتون های مرئی از دست بدهد. EELS معمولاً درون میکروسکوپ های الکترونی عبوری TEM یا میکروسکوپ های الکترونی عبوری – روبشی (STEM) به کار برده می شود. این نوع میکروسکوپ ها اصولاً برای بررسی نمونه ها از الکترون هایی با انرژی بسیار بالا ۶۰ تا ۳۰۰ کیلوالکترون ولت استفاده میکنند. این الکترون ها هنگام عبور از نمونه می توانند رفتاری الاستیک (بدون تبادل انرژی) یا غیرالاستیک (شکل ۲) را به نمایش بگذارند. EELS در محدوده همین برخوردها یا تعامل ها اطلاعاتی را درباره نمونه استخراج می کند [۴].



شــکل (۱): اثـر برخـورد پرتـو تابیـده شـده بـه نمونـه درون میکروسـکوپ الکترونـی عبـوری [۵].

هنـگام برخـورد الکترون تابیده شـده بـا نمونه، انـرژی و تکانه آن تغییـر میکنـد (شـکل (۳)). درصورت افزایـش پیـدا کـردن سـیگنال افـت انـرژی الکتـرون درون طیفسـنج میتـوان ایـن الکتـرون تابیـده و پراکنـده شـده را آشـکار نمـود. الکتـرون نمونـه ایـن انـرژی و تکانـه اضافـی را انتقـال میدهـد.



شکل (۲): نمایی از فر آیند افت انرژی الکترون درون میکروسکوپ TEM در مقیاس اتمی [۵].



شکل (۳): پراکندگی غیرالاستیک [۵].

هنگامی که نزدیک ترین الکترون های چسبیده به هسته توسط الکترون تابیده شده به حالت انرژی بالاتری ارتقاء پیدا کرد، آنگاه فرآینده ای تحریک افت هسته به وقوع می پیوندد. ارتقاء انرژی الکترون چسبیده به هسته تنها زمانی امکان پذیر است که یک حالت انرژی خالی در ماده مورد نظر وجود داشته باشد.. حالتهای مذکور بالاتر از سطح خلاء را نیز می توان به عنوان حالات الکترون آزاد در نظر گرفت. علت حساسیت سیگنال EELS به نوع اتم و حالت الکترونیکی آن، وقوع ناگهانی فرآیند پراکندگی در انرژی فرمی و پویش حالتهای خالی است [۵]. در شکل (۴)، همبستگی میان ویژگی های EELS و نمونه نمایش داده شدهاست.



شکل (۴): همبستگی میان ویژگیهای EELS و نمونه [۵].

یک طیف افت انرژی مرسوم شامل چندین ناحیه است (شکل (۵)) . قله نخست، شدیدترین قله برای یک نمونه بسیار نازک که در افت صفر الکترون ولت (برابر با انرژی اولیه پرتو) به وقوع پیوسته که با عنوان قله افت صفر شناخته شدهاست. این قله نمایانگر الکترونهایی است که فاقد پراکندگی غیرالاستیک است، اما در عوض پس از برخورد با هسته اتمی به صورت الاستیک پراکنده شده یا افت انرژی آنها آنقدر کم بوده که قابل اندازه گیری نیست. اصولا پهنا و عرض قله افت صفر نماینده توزیع

انرژی منبع الکترون است. این عرض معمولا در بازه ۰٫۲ تا ۲ الکترون ولت قرار داشته اما در منبع الکترون تکفام شده میتواند به باریکی ۱۰ میلی الکترون ولت نیز برسد. هنگام تراز کردن سطح فرمی با قله افت صفر (ZLP) طیف مورد نظر میتوان ویژگیهای طیفی اولیه درون فرآیندهای تحریک افت هسته را مشاهده نمود. هم اکنون لبهها را میتوان بهعنوان نقاطی در نظر گرفت که بهمنظور ارتقاء الکترونهای اتمی چسبیده به هسته به سطح فرمی، الکترونهای مورد نظر در آن لبهها مقداری انرژی کافی را الکترونهای مرد نظر در آن لبهها مقداری انرژی کافی را از دست میدهند. در اینجا تولید مجدد پراکندگی بالاتر از سطح فرمی امکانپذیر نیست، اما میتوان افزایش ناگهانی شدت لبه سطح هسته را مشاهده نمود.



شکل (۵): سه منطقه تشکیل دهنده طیف افت انرژی [۵].

پس از ZLP، شاهد دیگر ویژگیهای افت پایین در اثر وقوع پراکندگی غیرالاستیک الکترونهای نوار رسانش یا ظرفیت نیز خواهیم بود (شکل (۶)). این ناحیه پراکندگی به تحریکهای نوری ماده و دیگر تحریکها نظیر تحریکهای پلاسمونها مربوط میشود [۵]. ناحیه افت پایین یا ظرفیت طیف eel اطلاعاتی مشابه طیفسنجی نوری از قبیل اطلاعاتی ارزشمند درباره ساختار نوار یا باند و به خصوص ویژگیهای دیالکتریک مواد (نظیر: شکاف نوار و پلاسمونهای سطحی) را ارائه میکند. برجستهترین قله پس از ZLP معمولاً از تشدید پلاسمای الکترونهای ظرفیت به نام پلاسمون شکل میگیرد. شدتهای سیگنال در ناحیه افت پایین نسبت به شدتهای موجود در ناحیه افت بالای طیف مورد نظر بزرگتر هستند [۶].

پلاسمون را بعنوان نوسانی هماهنگ از الکترون های رسانش با پیوند ضعیف و پس زمینهای از هستههای یونی ثابت شده تصور کرد. می توان فرکانس نوسان و در نتیجه انرژی آن را به چگالی گاز الکترون و جرم موثر حامل های شارژ مرتبط ساخت. وقوع تغییرات کوچک در ویژگی های ماده روی این مقادیر تاثیر گذار بوده، لذا موقعیت قله پلاسمون را می توان بهعنوان نشانگری حساس به وقوع تغییرات درون ماده مورد



شکل (۶): توزیع پراکندگی سیگنال ZLP و افت پایین حاصل شده از اضمحلال نسبت فوریه [۵].

نظر دانست. بهعنوان مثال، مقادیر کمی از عنصر آلیاژی معین میتواند بر تعداد حاملها (منجر به جابجایی در انرژی پلاسمون) یا چگالی حامل (بسط یافتن شبکه بلورین درصورت تغییر دمای محلی) تاثیر گذار باشد. انرژی پلاسمون با فرمول ذیل محاسبه می شود:

$$E_{p} \cong \frac{\sqrt{ne^{2}h^{2}}}{\pi}m$$

در این رابطه: (n) چگالی الکترون نوار ظرفیت/رسانش، (e) شارژ الکترون (حفره)، (m) جرم موثر الکترون (حفره) و (h) ثابت پلانک است.

منطقه و ناحیه بعدی شامل تحریکهای سطح هسته می شود. این ناحیه بعدی شامل تحریکهای سطح هسته می شود. این ناحیه به طور قراردادی از افت تقریبی ۱۰۰ الکترون ولت (برای حالتهای نزدیک به نوار رسانش می تواند کمتر باشد) آغاز و تا انرژی پر تو اصلی ادامه می یابد. در عمل، اندازه گیری افتهای انرژی بالاتر از ۵ کیلو الکترون ولت دشوار است. به دلیل متغیر بودن انرژی های اتصال الکترون هسته برای هر عنصر و هر نوع پوسته، لذا می توان برای تعیین عناصر حاضر در نمونه و همچنین میزان غلظت و تجمع عنصر درون نمونه مورد نظر به ترتیب از آستانه لبه یونیز اسیون و شدت لبه استفاده کرد [۵].

لازم به ذکر است، در افتهای انرژی بالاتر (بیش از ۵۰ الکترون ولت)که تعداد الکترونهای پراکنده شده به صورت غیرالاستیک بسیار کمتر بوده، در طیف مورد نظر مشخصه های ویژهای با نام «لبه های یونیزاسیون» به نمایش در می آیند (شکل (۲)).

این لبهها معادل از طریق وقوع فرآیند یکسانی شکل می گیرند. این لبهها زمانی که الکترون پوسته داخلی برای رسیدن به حالتی بالاتر از سطح فرمی به اندازه کافی از پرتو الکترونی انرژی گرفته و تحریک شده شکل می گیرند.

معرفي اصول پايەاي ميكروسكوپ الكتروني عبوري با قابليت فيلتر كردن انرژي



شــکل (۷): لبههای یونیزاســیون سـطح هســته - انــرژی آغازین لبــه مذکور تعییــن کننــده نــوع عنصـر حاضـر در نمونــه اســت. شــدت بالاتـر از پــس زمینــه متناظر اســت بــا تعــداد اتمهایی که پرتــو الکترونــی با آنهــا برخورد کردهانــد [۵].

همان طور که در شکل (۸) مشاهده می شود، تمام لبه های یونیزاسیون به شکل دندان ارهای نبوده (نظیر لبه k کربن) بلکه اشکال پیچیده تری دارند (به عنوان مثال: لبه L_۲۳ تیتانیوم). به منظور تعیین تقریباً تمامی عناصر شیمیایی (به خصوص عناصر سبکتر) می توان از لبه یونیز اسیون استفاده کرد. نقطه آغازین لبه مذکور نماینده انرژی یونیز اسیون بوده و شرایط تحلیل کیفی را فراهم می آورد. در صورت فوق العاده نازک بودن نمونه، شدتهای لبه رابطه مستقیمی با تمرکز و غلظت عناصر متناظر خواهد داشت [۷].



شــکل (۸): طیــف EELS نمونــه کاربیـد تیتانیــوم بــا ضخامــت ۲۰ nm تهیــه شــده در میکروســکوپ الکترونـی عبــوری بــا انــرژی ۲۰۰ کیلوالکتــرون ولت مجهــز بــه تجهیــزات فیلتر کــردن انــرژی [۷].

EELS روشی قدرتمند است که اطلاعات ترکیبی و شیمیایی از مناطق زیر نانومتری نمونه را ارائه می کند (شکل (۹)). این روش به دلیل سطح مقاطع واکنشی بزرگ و توزیع زاویهای باریک الکترونهای پراکنده از حساسیت و تمرکز بالایی برخوردار است. یکی از مزایای استفاده از EELS، سطح هستهای حساسیت آن به تمام عناصر موجود درون جدول تناوبی (به استثنای هیدروژن اتمی) است. فرآیندهای وا انگیختگی به ترتیب برای عناصر با Z پایین و Z بالا منجر به



شـکل (۹): فهرسـت لبههای یونیزاسـیون پوسـته داخلـی (اطلـس EELS، فعالیتـی مشـترک از آن و کریوانـک) [۶].

دستیابی به ثمردهی اشعه ایکس نزدیک به صفر و ثمردهی اوژه نزدیک به صفر می شوند. این فرآیندها نزدیک به ژرمانیوم (با عدد اتمی ۳۲) به توازن (ثمردهی ۵۰/۵۰) دست پیدا می کنند. الکترونهای با انرژی بالا هنگام برخورد به نمونه سیگنالهای فراوانی را تولید می کنند. تعاملها و برخوردهای الکترونهای الاستیک و غیرالاستیک به عنوان سیگنالهای اولیه در نظر گرفته می شوند. دیگر سیگنالها نیز به عنوان رویدادهای ثانویه پس از فرآیند پراکندگی غیرالاستیک به وقوع می پیوندند. EELS قابلیت پروب و پویش چگالی محلی حالات را نیز دارد. به همین دلیل ابزار مناسبی برای اندازه گیری تغییرات به وقوع پیوسته در پیوندهای محلی در مقیاس نزدیک به تفکیک پذیری اتمی محسوب می شود [۵].

بهطور خلاصه می توان اطلاعات استخراج پذیر از نمونه با استفاده از سیگنال EELS را به صورت ذیل تقسیم بندی نمود:

- ضخامت نمونه قله افت صفر و شدت طيف كل؛
- چگالی الکترون نوار ظرفیت/رسانش قلههای پلاسمون؛
 پاسخ/واکنش نوری (تابع دی الکتریک مختلط) توزیع
 - افـت پايين؛

ساختار نوار و انتقال های میان نوار ها – ویژگی های افت نزدیک به صفر؛

■ ترکیب عنصری – لبههای افت هسته؛

حالت پیوند و اکسیداسیون (چگالی حالت های تهی) – ریزساختار نزدیک لبه (ELNES)؛

همانطور که در جدول (۱) نیز قابل مشاهده است، مهمترین محدودیت روش EELS اثر ضخامت نمونه است. همزمان با افزایش یافتن ضخامت نمونه، برخورد قوی معرفى اصول پايەاى ميكروسكوپ الكترونى عبورى با قابليت فيلتر كردن انرژى

جدول (۱): مقایسه سیگنالهای مختلف پس از برخورد پرتوی الکترونی در روشهای متفاوت [۵].

	EELS	EDS	XPS	اوژه	CL
سیگنال → پروب	$e^- \rightarrow e^-$	$e^- \rightarrow e^-$	$e^- \rightarrow e^-$	EELS	EELS
تفکیکپذیری مکانی	Å-um	nm-mm	um-mm	um-mm	nm-mm
حساسیت ترکیبی	*He – U *0.1 atm% معمولی	*B – U *0.1 atm% معمولی	*Li – U *0.01 atm% زیر تک لایه	*Li – U *0.1 atm% زیر تک لایه	حساس به خواص و ویژگیهای مواد
حساسیت شیمیایی	از طریق شکل لبه و جابجایی شیمیایی	-	از طریق شکل قله	محدود	بهطور غیرمستقیم مرتبط با خواص و ویژگیهای مواد
سادگی روش	نيازمند تنظيم پرتوهای الکترونی	نیازمند به حداقل تنظیمات	نیازمند به خلاء فرا بالا (UHV)	نیازمند UHV و همچنین نیازمند تعبیه روشهایی بهمنظور کاهش فرآیند شارژ	نیازمند به تنظیم طیفسنج
مزايا	 نسبت سیگنال به نویز بالا (SNR)؛ دادههای ترکیبی و شیمیایی؛ تفکیکپذیری در سطح اتمی. 	■ ضخامت نامحدود؛ ■ نسبت سیگنال به پس زمینه بالا (SBR).	 آشکارسازی ردها و دنبالهها؛ اطلاعات شیمیایی تفصیلی. 	■ آشکارسازی عالی Z پایین؛ ■ تفکیک پذیری مکانی در سطح SEM.	 بسیار حساس به فازهای مواد معدنی؛ تنها انتشار نوری پروب را پردازش میکند.
محدوديتها	■ نیازمند نمونههای نازک ■ همپوشانی برخی عناصر	■ فلوًفورسانس غیرمحلی ■ محدودیت های پایین Z ■ SNR محدود فیلم نازک	 فقط سطح نیازمند UHV تفکیکپذیری بیش از میکرون 	■ فقط سطح ■ نیازمند UHV ■ نمونههای رسانا	∎ موارد استفاده خاص

در جــدول ذکر شــده: -e نماینده الکترونهـای (γ) نمایانگـر فوتونهای با انـرژی بـالا (اشـعه X - UV)، و hv نیـز نشـان دهنــده فوتونهای نوری (IR - Vis) است.

الکترونهای اولیه با نمونه منجر به وقوع چندین رویداد افت انرژی برای الکترونهای مورد نظر می شود. این امر نسبت سیگنال به پس زمینه لبههای EELS و همچنین رویت پذیری لبههای مربوطه را کاهش می دهد [۵].

تصويربردارى طيفى

تصویربرداری طیفی در واقع روشی است که توزیع مبنی بر مکان دادههای طیفسنجی افت انرژی الکترون (EELS) را ارائه میدهد. با استفاده از این روش میتوان به دادههای سه بعدی دربر گیرنده اطلاعات مکانی و طیفی مربوط به نمونه دست یافت. به همین دلیل، یکی از کاربردهای رایج این روش، ایجاد مکعب داده است (شکل (۱۰)).

دو محور مکعب متناظر با اطلاعات مکانی و بعد سوم نیز متناسب با طیف افت انرژی شکل می گیرد. مجموعه داده حاصل شده با عنوان تصویر طیفی شناخته شده که با استفاده از



شکل (۱۰): نمودار فوق چگونگی تشکیل تصاویر از الکترونهایی با انرژی فیلتر شده درون میکروسکوپ الکترونی عبوری را نمایش میدهد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری مرسوم (CTEM) از ادغام الکترونهایی با افت انرژی مختلف بدست میآیند. در شکل، تصاویری حاصل شده از الکترونهایی با افت انرژی مختلف نمایش داده شده که میتوان با استفاده از هر کدام از آنها اطلاعات ساختاری و شیمیایی موثری را در مورد نمونه استخراج نمود [۱۳].



شــکل ۱۱: تصاویـر قابل دســتیابی در میکروســکوپهای : الـف) CTEM، ب) EFTEM بـه همـراه روش طیف تصویربـرداری، و ج) STEM بـه همراه روش تصویربـرداری طیفی [۸].



شــکل (۱۲): در تصویربـرداری طیفـی STEM، پـروب بـا روشـی معیـن در سرتاسـر نمونـه حرکت نمـوده و در نتیجه این امـر ســیگنالهایی جمع آوری میشـوند. برخلاف نگاشـت مرسـوم، در ایـن روش کل طیـف درون هر نقطه ذخیـره میشـود. در این صـورت اجرای پـردازش طیفـی پیشـرفته برای هر پیکسـل درون تصویـر طیفـی امکان پذیر اسـت [۱۰].



شـکل (۱۳): در تصویربـرداری طیفـی EFTEM از پرتـوی مـوازی بـرای تشـکیل هـر تصویر اسـتفاده شدهاسـت. شـکاف انـرژی نیز با روشـی معین به گونـهای تنظیـم شـده که دسـتیابی به پشـته مـورد نظر به صـورت صفحه به صفحـه امکان پذیـر باشـد. بـه دلیـل اسـتفاده از حالـت تصویربـرداری مـوازی می تـوان مناطـق گسـتردهای را با قـدرت تفکیک پذیری بالا بررسـی کـرد. پـس از دسـتیابی بـه پشـته مذکـور، فر آینـد پـردازش، مشـابه روش STEM

چندین روش قابل مشاهده است. همان طور که در شکل (۱۱) نیز نشان داده شده است، در اینجا دو روش برای دسترسی به این مکعب داده معرفی می شوند: ۱- به دست آوردن طیف کامل در هر پیکسل مکانی (STEM SI) (مراجعه به شکل (۱۲))، و ۲- دستیابی به تصویر کامل دو بعدی در طول نوار باریکی از انرژی ها درون یک برش انرژی از مکعب داده (EFTEM SI) (مراجعه به شکل (۱۳)).

مزیت استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری – روبشی عبارت است از حداقل دوز ممکن، دستیابی به تمام افتهای انرژی بهصورت همزمان (۱۰۰ ms/Pixel)، در اینجا حتی احتمال چند آشکارسازی نیز وجود دارد. از معایب استفاده از این نوع میکروسکوپها برای دستیابی به مکعب داده مورد نظر میتوان به حصول تصویر نهایی از پیمایش پرتوی الکترونی روی نمونه نام برد زیرا زمان دستیابی (متناسب با تعداد پیکسلهای تحلیل شده) طولانی می شود. مزیت بکارگیری میکروسکوپ الکترونی عبوری مرسوم دستیابی به تصویر فیلتر شده به صورت موازی (یعنی یک میلیون پیکسل در ثانیه) است. اما این نوع میکروسکوپ قابلیت تصویر داری از تنها یک افت انرژی در هر زمان را ارائه می دهد.

در روش نگاشت عنصری EELS، دو نـوع اطلاعـات مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد:

وابستگی مکانی، که از طریق تغییر نقطه به نقطه سیگنال
 روی نمونه بعد نمونه یعنی I به دو بعد نمونه یعنی
 X و Y وابسته است.

اطلاعات شیمیایی، که از پاسخ طیفسنجی حجم
 ماده مورد بررسی بدست میآید. این اطلاعات I به انرژی E
 وابسته است [۸].

تفاوت تصوير طيفي با تصاوير مرسوم اين است كه تصوير طیفی دربر گیرنده طیف کامل EELS در هر پیکسل بوده اما تصوير مرسوم در هر پيكسل داراي يك مقدار واحد است [۸]. مزیت اصلی تصویربرداری طیفی، فراهم آوردن قابلیت پردازش تصمیمها پس از حصول نتیجه است. درصورت در اختيار داشتن طيف كامل در هر نقطه داده مي توان نمودارها و نقشههای شیمیایی یا ترکیبی کمی را بدست آورد. طیف کامل قابلیتهایی نظیر شناسایی و تصحیح ناهنجاری های داده، درک کنتراست تصویر و محدودیت های مجموعه داده را فراهم ميآورد. در ميكروسكوپ الكتروني عبوري - روبشي (STEM) برای دستیابی به اطلاعات مکانی (X,Y) پرتو الکترونی به درون یک پروب کوچک متمرکز شدہ و این پروب با حرکت سریالی نمونه مورد نظر را پیمایش میکند. در این حالت، بهمنظور ساختن تصوير طيفي براساس روش ميكروسكوپ الكتروني عبوری روبشی تصویربرداری طیفی (STEM SI) دسترسی به طیف کامل در هر موقعیت پیکسل برای کاربر فراهم میشود (شـکل (۱۲)).

در شکلهای (۱۲) تا (۱۴)، تفاوت تصویربرداری طیفی در EFTEM و STEM نمایش داده شده است. لازم به ذکر است، به احتمال زیاد ضربات شدید اشعه X و رانش نمونه در تصویر طیفی EFTEM تاثیر منفی بر جای میگذارند. ضربات اشعه X گهگاه به صورت مقادیر حدی در صفحات تصویری مربوط به تصویر طیفی نهایی آشکار می شوند. در صورت رانش نمونه در طول آزمایش، آنگاه ترتیب صفحات تصویری بهم ریخته و طیفهای استخراج شده از تصویر طیفی نهایی نیز دارای ناهنجاری خواهد بود. شرکت تجاری گاتان [۹] به منظور حذف ضربات اشعه X و همچنین اصلاح رانش نمونه نرمافزاری کارآمد را به بازار عرضه کرده است [۱۱].



شــکل (۱۴): حالتهـای دســتیابی بـه تصویربـرداری طیفـی EELS در (الف) و (ب) STEM. پیکانهـا جهـت فرآینــد تکمیـل مجموعه دادههای مکعـب مـورد نظـر را نمایـش میدهند [۷].

درصورت استفاده از پرتو موازی پهن (بهعنوان مثال، TEM) می توان با بکارگیری روش صفحه تصویر به صفحه تصویر و در اختیار داشتن قابلیت تغییر دادن انرژی هر صفحه به دادههای طیفی دست پیدا کرد (EFTEM SI). در این حالت، تصویر و طیف مورد نظر به ترتیب به صورت موازی و سریالی بدست می آیند. به محض دستیابی به تصویر طیفی با استفاده از هر یک از دو روش فوق می توان تصویر مورد نظر را به صورت طیف به طیف (X,Y) یا صفحه تصویر به صفحه تصویر (ΔE) مشاهده کرد. ترکیب اطلاعات طیفی و مکانی در یک مجموعه داده قابلیتهای تحلیل داده ها را به طور قابل توجهی گسترش خواهد داد. به منظور انجام تحلیل طیفی مبنی بر مکان می توان از هر روش اثبات شده ای به منظور کل مجموعه داده تصویر طیفی استفاده کرد.

معرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر انرژی

میکروسکوپهای الکترونی عبوری مرسوم (CTEM) فاقد قابلیت تفکیک الکترونهای پراکنده شده بهصورت الاستیک و غیرالاستیک بوده و بهمنظور تشکیل تصویر نهایی تنها از الکترونهای بدون پراکندگی و الکترونهایی با پراکندگی الاستیک استفاده میکنند. لازم به ذکر است الکترونهای پراکنده شده

به صورت غیرالاستیک نیز حاوی بخشی از اطلاعات مهم مربوط به نمونه هستند. از زمان تولید تجاری فیلترهای تصویربرداری قابل استفاده درون میکروسکوپ الکترونی عبوری (اوایل دهه ۱۹۹۰)، میکروسکوپهای الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل مواد مورد استفاده قرار گرفتند. این نوع میکروسکوپها برای تحلیل سریع و موازی نقشههای دو بعدی (و حتی سه بعدی) حالت شیمیایی، فیزیکی و عنصری مواد در مقیاس نانومتر از قابلیتهای تصویربرداری موازی میکروسکوپ الکترونی عبوری مرسوم و اطلاعات بیشمار نهفته در طیف افت انرژی الکترون استفاده میکنند [17].

کاربردهای اصلی این نوع میکروسکوپها عبارتند از:

 افزایش کنتراست – از طریق حذف الکترون های پراکنده شده به صورت غیر الاستیک/ناکشسان که در پس زمینه حالت مه گرفتگی ایجاد نموده، کنتر است تصاویر و الگوهای پراش را افزایش می دهد.

فرآیند فیلتر کردن افت صفر – از طریق حذف
 الکترونهای پراکنده شده به صورت غیرالاستیک/ناکشسان
 کنتراست و وضوح را بهبود می بخشد.

تصویربرداری محتمل ترین افت - نسبت سیگنال به نویز
 (SNR) در نمونه هایی با ضخامت بالا و کاربردهای برش نگاری
 را بهبود می بخشد.

تنظیم/میزانسازی کنتراست – مشخصه یا فاز عنصری
 منحصر بفردی را درون تصویر نمایان میکند.

تصویربرداری پیش از کربن – کنتراست ساختارهای
 غیرکربنی در نمونه های زیستی و پلیمری را افزایش میده.

 تهیه نقشه/نگاشت – از طریق شکل دادن تصاویر توسط
 الکترونهایی با پراکندگی غیرالاستیک، نقشههای شیمیایی/ عنصری با قدرت تفکیک نانومتری را ارائه میدهد.

 تصویربرداری نسبت پرش دو مرحلهای : در این روش به دو تصویر با انرژی فیلتر شده نیاز است. یک تصویر باید درست پیش از لبه یونیزاسیون (پیش لبه) و یک تصویر درست پس از لبه (پس لبه) تهیه شود. بهمنظور حصول یک نقشه کیفی تصاویر مذکور پیکسل به پیکسل تقسیم می شوند. لازم به ذکر است این نقشه هنگام حضور عنصر روشن و درصورت عدم حضور عنصر تاریک است.

نگاشت عنصری سه مرحلهای : در این روش به دو تصویر پیش از لبه یونیزاسیون و یک تصویر پس از آن نیاز است. میتوان از تصاویر پیش لبه برای محاسبه پس زمینه تقریبی موجود در تصویر پس لبه استفاده کرد. هنگامی که پس زمینه مشخص و پیکسل به پیکسل حذف شود، آنگاه نقشه نهایی سیگنالی را نمایش داده که متناظر با غلظت عنصر مد نظر درون نمونه خواهد بود.

■ نگاشت حالت شیمیایی .

قابلیت تحلیلی – به منظور فراهم آوردن تحلیل شیمیایی
 از نمونه های TEM، طیف افت انرژی الکترون را اندازه گیری و
 ثبت می کند.

بهطور کلی هر سیستم EFTEM به ۴ قسمت قابل تقسیم

۳۹

است: ميكروسكوپ الكتروني عبوري، طيفسنج افت انرژي الكترون (EELS)، سیستم فیلتر انرژی و دوربین CCD برای ثبت دادههای دیجیتال. با استفاده از فیلتر انرژی می توان به تصاویری دست پیدا كرد كه توسط الكترونهايي با افت انرژي معين شكل داده شدهاند. این نوع تصاویر را میتوان به سادگی با استفاده از فضای داده سه بعدی تفسیر کرد. در این صورت باید افت انرژی الکترون ها را جایگزین محور Z نموده و محورهای X و Y را نیز نماینده مختصات فضای واقعی تصویر دو بعدی نمونه در نظر گرفت. تمام فرآیندهای پراکندگی غیرالاستیک را میتوان درون طیف EELS مشاهده نمود. قله افت صفر شامل الكترونهاي پراكنده شده بهصورت الاستيك و نفوذ حرارتی است. تصاویر و الگوهای پراش تولید شده توسط الکترون های پراکنده شده به صورت الاستیک و همچنین پراکنده شده بهصورت نفوذ حرارتی در واقع ناهمدوس هستند. منطقه افت پایین غالباً دربر گیرنده تحریکهای ظرفیت است. تصویر تشکیل شده از الکترون هایے با انرژی افت ظرفیت (یا افت پلاسمون برای فلزات) حساسیت زیادی به ترکیب ندارد، زیرا این نوع الکترون ها رابطه نزدیکی با ساختار نوار ظرفیت ماده مورد نظر دارد. بهمنظور دستیابی به تصاویر حساس به ترکیب میتوان از لبههای يونيزاسيون پوسته داخلي اتمي استفاده كرد. پس زمينه مشاهده شده در طیف EELS توسط فرآیندهای پراکندگی چندین افت ظرفيت، تشعشع الكترومغناطيسي و يراكندكي كاميتون الكترون ایجاد می شود. به منظور استخراج تصاویر حساس به ترکیب ابتدا بایـد ایـن فرآیندهـا از دادههـای به ثبت رسـیده حذف شـوند [۱۳].

همانطـور کـه پیشـتـر نیـز شـرح داده شـد، از دو طریـق میتـوان بـه مکعـب داده دسـت پیـدا کـرد:

۱. تصوير طيف؛

۲. طیف تصویری (تصویر فیلتر شده).

تنها سیگنال یونیزاسیون پوسته داخلی مذکور بهطور مستقیم تمرکز عنصر متناظر درون نمونه را منعکس میکند. برای استخراج چنین اطلاعاتی از طریق تنظیم دریچه انتخاب کننده انرژی روی دو افت انرژی پیش لبه میتوان به دو تصویر با انرژی معین دست پیدا کرد. بنابراین، تصویر پس زمینه با این فرمول تعیین میشود:

A(x,y) exp[-r(x,y) ΔE]

ک مدر آن: A و ۲ ثابت های وابسته به موقعیت بوده که توسط طیف EELS محلی محاسبه می شوند. همچنین A نیز نماینده افت انرژی الکترون است. این تصویر پس زمینه زمانی از تصویر نهایی حذف شده که دریچه انتخاب کننده انرژی روی لبه یونیزاسیون تنظیم شود. از آنجایی که تصویر الکترونی مورد نظر ساختار تصویر شده نمونه را منعکس می کند، لذا پس از حذف پس زمینه میزان تغییرات شدت در تصویر الکترونی با انرژی معین نهایی به ضخامت تمرکز عنصر مورد نظر بستگی دارد. بنابراین، نقشه ترکیب شیمیایی به طور تقریبی به نسبت شدت تصاویر ثبت شده از دو لبه یونیزاسیون که پس زمینه آنها حذف شده وابستگی

دارد. به دلیل اینکه هم اکنون تنها محاسبه دقیق سیگنال پراکندگی الاستیک امکان پذیر بوده، لذا روش فیلتر کردن انرژی در فرآیند تحلیل ساختار کمی با استفاده از داده ای تصویربرداری و پراش الکترونی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شکل (۱۵) گروهـی از الگوهـای پـراش الکترونـی پرتـو همگـرا حاصـل شـده از الكترون هایی با افت های انرژی مختلف نمایش داده شده است. الگوی انرژی فیلتر شده با افت صفر حاشیه هایی با کنتراست بالا نشات گرفته از وقوع تغییرات در خطای تحریک را نمایش میدهد (شکل (۱۵-الف)). از این نوع الگوها برای تحلیل ساختاری استفاده مى شود. الكوهاى شكل كرفته توسط الكترون هايي با افت انرژى دارای کنتراست پایین تری بوده اما با این حال ویژگی های اصلی محفوظ باقی میمانند (شکلهای (۱۵-ب) و (۱۵-د)). دلیل این امر وقوع پراش پویا مشابه برای الکترون هایی است که به طور غیرالاستیک پراکنده میشوند. همانطور که بهطور واضح از شکل (۱۵) قابل درک بوده، فیلتر کردن انرژی بهطور چشمگیری کیفیت الگوی پراش را ارتقاء می بخشد [۱۳].



شــکل (۱۵): الگوهـای پـراش الکترونـی پرتـو همگـرا حاصـل شـده از روش فیلتـر کردن انـرژی GaAs ثبـت شـده توسـط الکترونهایی با افـت انرژی: (الـف) افـت صفـر، (ب) ۹۷ ۱۶ (ج) ۳۷ ۹۷ و (د) ۴۸ ۷۶، نمودارهای زیر هر یـک از الگوهـا بـا اسـتفاده از پویش خطـی در طول هـر الگو، میزان شـدت را نمایـش میدهـد [۱۳].

اطلاعات کاربردی قابل استخراج از طیف افت انرژی الکترون حاصل شده از مادهای معین عبارت است از دادههای ترکیبی کمی و کیفی (درصورت حضور و در دسترس بودن اندازه نسبی لبههای یونیزاسیون افت هسته)، اطلاعات شیمیایی و حالت جامد (با توجه به شکل ظاهری لبههای یونیزاسیون) و مشخصات فیزیکی نظیر ضخامت محلی نمونه (از آمارهای پراکندگی حاصل شده از کل

طيف مورد نظر). به منظور استخراج اطلاعات محلى در EFTEM می توان از همان روشهای مورد استفاده برای EELS استفاده نمود؛ البته روشهای مذکور باید به صورت موازی مکانی و در فرآیند تفکیکپذیری پایین تری انجام شوند. یکی از مزایای مهم EFTEM، ثبت موثر اطلاعات مکانی بوده که به تبع آن میتوان کمیت های مورد نظر را محاسبه و به صورت نقشه به نمایش در آورد. در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی بهمنظور توسعه کاربردهای EFTEM صورت پذیرفته است. بیشتر این پیشرفتها به سمت تعیین ترکیب و توزیع شیمیایی در مقیاس نانومتری به صورت کمی با سطح قابلیت اطمینان بالا متمرکز شدهاند. شایان ذکر است، محققان قادرند بهمنظور نگاشت شیمیایی دقیق در سطح نانومتر از چندین نوع میکروسکوپ الکترونی با روش های تحلیلی مختلف استفاده کنند. در روش های مبتنی بر پروب روبشی نظیر طیفسنجی پراکندگی انرژی اشعه XEDS) X) و تصویربرداری طيفى EELS يك پرتو الكتروني متمركز فرآيند روبش ناحيه مورد نظر از نمونه را انجام داده و بهمنظور ارائه اطلاعات مكاني بهصورت سریالی، دادههای طیفی (و در نتیجه دادههای شیمیایی) در هر نقطه را جمع آوری می کند (هانت و ویلیامز،۱۹۹۱). در EFTEM تصاویر با انرژی معین توسط تابش پرتو ثابت و موازی ثبت می شوند. در این حالت، اطلاعات طیفی یکپارچه موجود نیز در محدوده افت انرژی خاص (تعیین شدہ توسط شکاف انتخاب کنندہ انرژی) ثبت می شوند. لازم به ذکر است، اطلاعات مکانی در EFTEM به صورت موازی ثبت می شوند. در نتیجه اطلاعات طیفی (و در نهایت اطلاعات عنصری) از طریق حصول تعدادی تصاویر با افت انرژی متفاوت بهصورت سریالی روبش می شود. به دلیل اینکه در روش روبشی بیشتر اطلاعات در هر نقطه از نمونه به ثبت رسیده اما در EFTEM تنها منطقه تعریف شده توسط شکاف انتخاب کننده انرژی در هر فرآیند جمع آوری اطلاعات ثبت شده است، لذا از لحاظ نظری روش روبشی کارآمدتر است. از این رو، کل دوز الکترون مورد استفاده در روش روبشی نسبت به روش نگاشت EFTEM بسیار کمتر بوده و در نهایت منجر به کاهش قابل توجه آسیب تابشی در نمونه (بهخصوص نمونههای حساس به پرتو) می شود. اما در عمل، زمان خوانش قابل

توجه هر طیف در آشکارسازهای EELS به دلیل بالا بودن میزان پیکسلها منجر به طولانی شدن فرآیند حصول نقشهها در روش روبشی میشود. زمان کل فرآیند ثبت تصاویر طیفی EELS در روش فوق به دهها دقیقه میرسد (البته پیشرفتهای انجام پذیرفته در این حوزه در صدد کاهش هر چه بیشتر این زمان هستند). فرآیند ثبت تصویر در EFTEM تقریباً مستقل از میزان پیکسلها بوده و همین امر دستیابی به نقشههای توزیع عنصری تنها در چند دقیقه را امکان پذیر می سازد. رانش نمونه بین فر آیندهای ثبت داده در EFTEM (به دلیل وجود ماهیت مکانی موازی) نسبت به روش روبشی بسیار بهتر و دقیق تر اصلاح می شود. با وجود زیادتر بودن کل دوز الکترون در EFTEM اما چگالی جریان پروب بهطور قابل توجهی پایین است. بنابراین آسیب وابسته به نرخ دوز در روش پروب روبشـى (نظيـر: ايجـاد حفره) نسـبت به EFTEM بسـيار بالاتر اسـت. تفکیک پذیری مکانی و همچنین حساسیت به عناصر سبک در EFTEM نسبت به روش XEDS بسیار مطلوب در است. در جدول (۲)، مزایا و معایب دو روش فوق قابل مشاهده است.

جدول (۲): مقايسه روش EELS و XEDS

XEDS	EELS
اطلاعات عنصری نمونه را ارائه	اطلاعات بیشتری درباره نمونه ارائه
میکند.	میکند
تقريباً كند	روشی سریعتر
آشکارسازی بسیار خوب برای	آشکارسازی بسیار خوب برای تقریباً
اتمهای سنگین	تمام اتمها
قدرت تفکیک پذیری بیش از ۱۰۰	قدرت تفکیکپذیری ۰٫۱ تا ۲
الکترون ولت	الکترون ولت

همان طور که از توضیحات فوق قابل درک است، EFTEM نسبت به دو روش مذکور برتر است. به همین منظور، روش اضاف کردن فیلترهای انرژی به میکروسکوپ الکترونی عبوری مرسوم برای تحقق هدف تصویربرداری شیمیایی با تفکیک پذیری مکانی بالا مورد توجه بسیاری از محققان حوزههای مختلف قرار گرفته است.

نتيجهكي

همزمان با پیدایش فیلترهای تصویربرداری تجاری، میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انـرژی (به اختصار EFTEM) بهعنوان ابزار تحلیلی قدر تمند در اختیار دانشـمندان و محققان حوزههای مختلف قرار گرفت. میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی براساس اصول طیفسـنجی افت انرژی الکترون (EELS) شکل گرفته است. هـم اکنـون با اسـتفاده از الکترونهایی با مشخصه افت انرژی در سطح هسـته اتمی میتـوان از طریـق بکارگیری روشی مـوازی بـه سـرعت بـه نقشـههای توزیع عنصری دو بعـدی با قـدرت تفکیک پذیری نانومتری و دقت شـیمایی بالا دست پیدا مـوازی بـه سـرعت این قائلیت و علاوه بـر ارائه دادههای ترکیبی کمی، اطلاعات گسـترده دیگری نیز در رابطـه با نمونه تحت بررسـی در اختیار کاربـر قـرار میدهـد اطلاعات حالت جامد و شـیمیایی را میتوان از شکل لبههای یونیزاسـیون کدگشـایی و همچنیـن ویژگیهای فیزیکی (نظیـر: ضخامت محلـی منطقه تحت بررسـی) را نیز میتـوان از آمار پراکندگی بدست آمده از کل طیف محاسـبه نمـود. در ضمـن دسـتیابی بـه فرآیند تعیین پاسـخ دی الکتریک وابسـته بـه فرکانس محیط مورد نظر در طـول طیـف گسـتردهای از افت انـرژی نیز امکان پذیر است. درصورت اسـتوان از آمار پراکندگی بدست آمده از کل طیف محاسـبه نمـود. در ضمـن دسـتیابی بـه فرآیند تعیین پاسـخ دی الکتریک وابسـته بـه فرکانس محیط مورد نظر در طـول طـف گسـتردهای از افت انـرژی نیز امکان پذیر است. درصورت اسـتفاده از ETEM در شـرایط عادی دسـتیابی به اطلاعاتی یکسـان بـا اطلاعات ذکر شـده البتـه با قـدرت تفکیکپذیری انـرژی پایینتـر امکان پذیر خواهد بـود [۱۴].

پىنوشت

مراجع

[1] Energy-filtering transmission electron microscopy on the nanometer length scale, written by:

- Werner Groggera, Maria Varelab, Roger Ristauc, Bernhard Schaffera, Ferdinand Hofera, Kannan M. Krishnand. [2] https://www.researchgate.net/publication/247947564_An_omega_energy_filtering_TEM-_Principles_ and applications
- [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Energy filtered transmission electron microscopy
- [4] http://www.eels.info/about/overview
- [5] http://www.gatan.com/techniques/eels
- [6] Textbook: Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope, 2nd edition, by: R.F. Egerton
- [7] Fundamentals of electron energy-loss spectroscopy, written by: F Hofer, F P Schmidt, W Grogger and G Kothleitner.
- [8] Interactive electron energy-loss elemental mapping by the "Imaging-Spectrum" method by:
- Jean-Louis Lavergne, Jean-Michel Martinand and Michel Belin.
- [9] www.gatan.com/
- [10] www.gatan.com/techniques/spectrum-imaging
- [11] https://www.ifm.liu.se/materialphysics/thinfilm/Manualer/galadriel/Gatan%20Manuals/EFTEM%20 Spectrum%20Imaging%20Tutorial.pdf
- [12] Transmission Electron Microscopy: Diffraction, Imaging, and Spectrometry, Authors: C. Barry Carter, David B. Williams
- [13] Progress in Transmission Electron Microscopy 1: Concepts and Techniques, written by: Xiao-Feng Zhang, Ze Zhang.
- [14] An introduction to energy-filtered transmission electron microscopy, Authors: P.J. Thomas and P.A. Midgleyz.

www.lJLK.ir

Authors

Sanaz Shobeikeh

* researchers4u@yahoo.com

1. B.Sc. of Electronic Engineering, SHIRAZ University Transmission Electron Microscope laboratory Specialist 2. TEM Experts work group

Introduction to Energy-Filtering Transmission Electron Microscope fundamental principles

Abstract

For many years now, Conventional Transmission Electron Microscope (CTEM) has been used as an efficient tool to fulfill Nano scale analysis and imaging requirements of scientists and researchers of different areas. Despite the fact that CTEM is a very efficient tool, in some areas researchers must add specially designed equipment to this microscope in order to create desired conditions for observing and imaging their specific specimens. In this article, we introduce one of the most practical kind of CTEM that has been invented for over a decade namely, Energy-Filtering Transmission Electron Microscope (EFTEM). EFTEM has been designed by using physical principles of electron energy-loss spectrometry (EELS) and commercial in-column or post-column energy-filters introduced by companies like: ZEISS and GATAN. It can generate precise images from ultrastructure of different specimens belonging to different areas of research by using inelastically scattered electrons. The operation of these kind of energy-filters is straightforward and because of that acquiring element specific images within only a few minutes has become possible. For obtaining best results, a fundamental knowledge of the underlying physics of EELS and a systematic development of the technical details is necessary. Also it is important that users be able to know with certainty that EFTEM is the optimal equipment for their experiments. For aforementioned reason, detailed structures of available energy filters and applications of EFTEM in various fields are reviewed in the next article titled "Introduction to Energy-Filtering Transmission Electron Microscope structure and applications" that will be publish in the next issue of this journal.

Keywords

Energy-Filtering Transmission Electron Microscope (EFTEM), Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS), Inelastic Scattering, Elastic Scattering, Data Cube.

Artic



Iranian Journal of laboratory Knowledge

ISSN 2538-3450

Volume 6 = Issue 4 = Winter 2019 = No.24

Introduction to **Energy-Filtering Transmission ElectronMicroscope** fundamental principles



Introduction with Surface **Analyses Based on Physical** Adsorption-Desorption



Probing Electrochemical Properties of Materials at the Nano-Scale by Using Scanning Thermo-ionic Microscopy



Recent advances in fast gas-chromatography: application to the separation of fatty acid methyl esters

www.IJLK.ir info@ijlk.ir